



ISTITUTO ITALIANO
DI TECNOLOGIA

TITLE

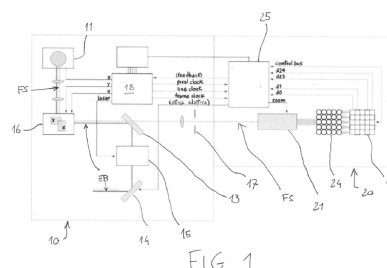
Metodo Di Imaging Risolto Nel Tempo Ad Alta Risoluzione Spaziale

INVENTORS

Giuseppe VICIDOMINI, Marco CASTELLO, Giorgio TORTAROLO, Alberto TOSI, Mauro BUTTAFAVA, Federica VILLA, Paolo BIANCHINI, Alberto DIASPRO, Colin J. R. SHEPPARD

DESCRIPTION

L' invenzione ha per oggetto un metodo di funzionamento di un microscopio a scansione laser puntiforme.



APPLICATIONS

Microscopia

KEYWORDS

Matrice, scansione, microscopia, fluorofori, SPAD, impronta digitale, fingerprint

BIBLIOGRAPHIC DATA

Metodo Di Imaging Risolto Nel Tempo Ad Alta Risoluzione Spaziale

Application Number IT 102018000001891

Priority Date January 25, 2018

Applicants Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Genova

CONTACTS

Technology Transfer Office

Matteo Faccenda

Matteo.faccenda@iit.it

+39 010 71781 968